



△×				APPROVED	CHECKED	MATERIAL 材料	-	CHAMFER 一般面取	-	QUANTITY 個数					
△×				T. A.	T. A.	TREATMENT 処理	-	FINISHING 仕上	-						
△×						TREATMENT CONTACT 処理接点	-	DECENTRATION 偏芯	-						
△×	寸法表記変更	18.07.30	K. T.	DESIGNED	DRAWN	OVER 250 UP TO 1000	±0.3	±0.5	±1.0	±0.2	REMARK 適用 (機種名)				
△×	外観デザイン変更	18.06.06	K. T.			OVER 63 UP TO 250	±0.2	±0.3	±0.6	±0.15		UNIT (mm)	-	VS-MC25H1 外観図	
△×	外観デザイン変更	18.04.06	K. T.			OVER 16 UP TO 63	±0.1	±0.2	±0.4	±0.1		SCALE	1 / 1		NAME
△×	外観デザイン変更	18.04.06	K. T.			OVER 0 UP TO 16	±0.05	±0.1	±0.2	±0.1		DATE	18.06.05		
NO. × 箇所	REVISION 訂正事項	DATE	NAME	K. T.	K. T.	TOLERANCES	A	B	C	S					

01D|MC0402A3